

(11) Publication number:

05195183 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 04010016

(51) Intl. Cl.: C23C 2/14 C23C 2/08 C23C 2/10 H01L

21/288

(22) Application date: 23.01.92

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

03.08.93

(84) Designated contracting

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor: SHIMODA HIROSHI

(74) Representative:

(54) PRODUCTION FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

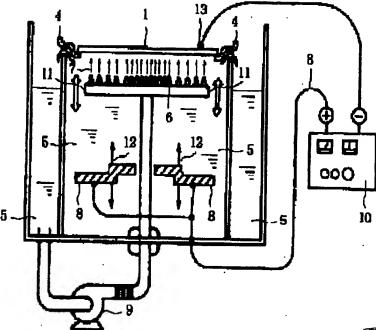
(57) Abstract:

states:

PURPOSE: To shorten a working hour which is long time (about 2 hours) in the conventional method, when producing an electrode for semiconductor element.

CONSTITUTION: A plating solution 5 is blown to a wafer 1, on which the semiconductor element is formed. and when current is applied between a cathode electrode 13 opposite to the wafer I and a current regulating anode electrode 8 to form the element electrode, high, low and reverse current are applied repeatedly from a current control type D.C. power source 10.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO&Japio



REST AVAILABLE COPY

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-195183

(43)公開日 平成5年(1993)8月3日

(51) Int CL ⁴ C 2 3 C	2/14	裁別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
	2/08				
	2/10				•
HOIL	21/288	E	7738-4M		

客査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出顧番号 特顧平4-10016

平成4年(1992)1月23日

(71)出庭人 000006013

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 下田 浩

熊本県菊池郡西合志町御代志997 三菱電

機株式会社館本製作所内

(74)代理人 弁理士 高田 守

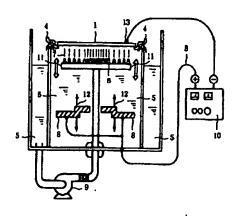
(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57) [要約]

(22)出廣日

【目的】 半帯体索了電極をめっさにて製造する場合。 現状は長時間の加工 (2時間程度) が必要で、この時間 短縮を行う。

【構成】 半導体衆子が形成されたウエハ1にめっき彼 5を吹き付け、このウエハ1と対向するカソード電極1 3と電流調整アノード電極8間に電流を流して素子電極 を形成する際に、電流コントロール式直流電源10から 高電流、低電流、逆電流を繰り返し流すようにした。



1ウエハ

4 回転ナーブル

5 めっ自放

6 被量製度ノズル

7 次行めっ含電

8 電法算数アノード電気

9 圧力コントロールギンブ

10 電流コントロール式道波電道

11上、下可変式ノズル 12上、下可変式アノード電信

13 カソード電腦

【田邸の朱紹祥辞】

【閉求項1】 半導体索子が形成されたウエハにめっき 後を吹き付け、このウエハと対向する電極間に電流を流 して電極を形成する工程を有する半導体装置の製造方法 において、前記電極の形成時に高電流、低電流、逆電流 を繰り返し流すことを特徴とする半導体装置の製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

に係り、特にウエハ上の半導体素子の電極の製造方法に 関するものである。

(0002)

【従来の技術】従来のめっきによる半導体案子、電極の 製造方法としては、半導体案子電極を回転させながら、 めっき液を幸子電極面へ吹き付ける方法で行われてい た。

【0003】次に、従来の方法について図2、図3を参 照して説明する。なお、これらの図において、1はウエ ル、5はめっき液、6 a はノズル、7は吹付めっき液、 8 a はアノード領極、9 a はポンプ、10 a は直放電 額、13はカソード電極である。従来の電極製造方法で は、ウエハ1に索子電極3を形成する場合、ウエハ1を 回転テーブル4ヘセットし、ポンプ9 a にてめっき被5 をノズル6aにてウエハ1へ吹き付け、直流電源10a にてアノード電極8aとカソード電極13へ電流を印加 して制御を行うことにより、索子電板3を形成してい t. .

[0004]

【発明が解決しようとする課題】 上記のような従来の半 学体装置の製造方法は、一定の電流、一定の圧力でめっ き液吹付を行っていたが、1個につき300点の素子電 極3を有するウエハ素子2が120個存在するウエハ1 上では来子電便3が36000点にもなり、これらのす べてに対して均一で、高速にめっきを行うことができ ず、長時間を要する等の問題点を有していた。

【0005】本発明は、上記のような問題点を解消する ためになされたもので、短時間に均一で高品質な素子電 極を形成することが可能な半導体装置の製造方法を得る 40 ことを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る半導体装置 の製造方法は、電極の形成時に高電流、低電流、逆電流 を繰り返し遊すものである。

[0007]

【作用】本発明においては、高電流時に高速めっきが行 われ、低電旋時にめっき表面が正常化され、逆電旋時に めっきが削られて均一化される。

[0008]

【実施例】本発明の一実施例を図1を参照して説明す る。この図において、図3と同一符号は同一のものを示 し、6は液量調整ノズル、8は電流調整アノード電極、 9は圧力コントロールポンプ、10は電流コントロール 式直流電源、11は前記液量調整ノズル6を含む上。下 可変式ノズル、12は前配電液調整アノード電極8を含 む上、下可変式アノード電極である。

【0009】まず、ウエハ1を回転テーブル4ヘセット し、圧力コントロールポンプ9にてめっき液5を液量関 【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造方法 10 盛ノズル6を介してウエハ1に吹付ける。この際、上、 下可変式アノード電極12と上、下可変式ノズル11を それぞれ上下に動作させて位置関盤するとともに、カソ ード電極13と電液調整アノード電極8間へ電流コント ロール式直流電源10により高電流,逆電流,低電流と 繰り返して電液を流す。また、めっき液5の吹付け圧力 も低圧、高圧と変化させ、真電液にて短時間に高速で均 一に索子電極3を形成する。通電時間と電流値の一例を 示せば、高電流30秒, 逆電流10秒, 低電流20秒の 割合で電流を流し、高電流10~50A/dm'、低電 ハ、2はウエハ素子、3は素子電極、4は回転テープ 20 流1~20A/dm³ となる。なお、高電流、逆電流、 低電流の組み合わせは上配に限らず、他の組み合わせで もよいことはもちろんであり、電流値も一例に過ぎな W.

> 【0010】すなわち、本発明によれば、高電流にて高 速めっきが行われ、逆電流にてめっき厚が削られて均一 化され、低電流にてめっき表面が正常化されることにな り、これが繰り返されることで高速で均一なめっきが実 理されている。

【0011】また、めっき被5の吹付圧をめっき厚の厚 30 くつく部分へは圧力を下げ、めっき厚の薄い部分へは、 圧力、液量を上げるようにコントロールすることでめっ き被5の分布を良くし、さらに高速で均一なめっきが実

【0012】さらに、電流関係アノード電極8の形状を 加工し、電流開整アノード電信8を上下勤させたり、高 電流部分と低電流部分との電流分布が良くなるようにア ノード電流を変化させることにより、高速で均一なめっ きが実現できる。

[0013]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように、電極の 形成時に高電視,低電流,逆電流を適当な順序で繰り返 し流すので、高速で均一なめっきによって電極が形成で きるという効果がある。

(数面の簡単な説明)

【図1】本発明の半導体装置の製造方法を説明するため の数である。

【図2】ウエハおよび半導体素子の電極を示す図であ

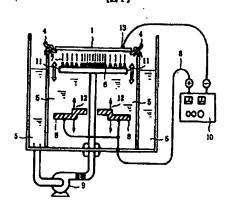
【図3】従来の半導体装置の製造方法を説明するための 50 数である。

【符号の説明】	
---------	--

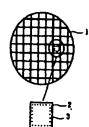
- ウエハ 1 ウエハ索子
- 索子电極
- 回転テーブル
- めっき終
- 液量調整ノズル

- 吹付けめっき彼
- 電液調整アノード電極
- 圧力コントロールポンプ
- 電流コントロール式直流電源
- 11 上、下可変式ノズル
- 12 上、下可変式アノード電極
- 13 カソード電板

[図1]



【図2】



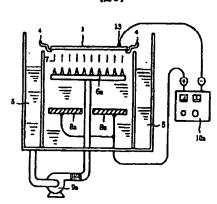
2 ウエル電子 3 食子電腦

1020 4 回転チーブル 5 めっき装 6 装量調整ノズル

7 吹付的っき段

- 8 電波調査アノード電話 9 圧力コントロールポンプ 10 電波コントロール式直接電源 IL 上、下可変式アノード電話 13 カソード電話

[図3]



BEST AVAILABLE COPY